

لایهنشانی نانوسیمهای مغناطیسی با روش لانگمور-بلاجت و در حضور میدان مغناطیسی خارجی

عبدالله حسن زاده^۱*، سیامندصالحخسرو^{۱۰}٬۰۲کاشانبرهانمحمد^۱، سمیهقادری^۱، رحمانحلاج^۳ ^{1*}گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، صندوق پستی ۱۵۱۷۵–۶۶۱۷۷، ایران. ² مرکز تحقیقات چهرمو، دانشگاه چهرمو، چهمچهمال، عراق.

³ گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، صندوق پستی ۱۵۱۷۵–۱۶۶۱۷۷، ایران.

چکیدہ

اطلاعات مقاله

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شاپای چاپی: 493x-2588-2588 شاپای الکترونیکی: 4921-2588

* نویسنده مسئول <u>a.hassanzadeh@uok.ac.ir</u>



چینش و همآرایی کنترلشده نانوسیمها در توسعه و گسترش کاربرد آنها در اپتوالکترونیک، نانوالکترونیک، حسگرها و ادوات اسپینترونیک نقش بسیار مهمی دارد. چینش نانوساختارهای یکبعدی با استفاده از روشهای مختلفی مانند دستکارینوری، میکروسیالات، میدانهای الکتریکی و مغناطیسی انجام شده است. ما در این مقاله، از روش لانگمویر-بلاجت برای لایهنشانی نانوسیمهای مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی خارجی بر روی سطوح جامد استفاده کردهایم. پس از تمیز کردن نانوسیمهای مغناطیسی سنتز شده با روش رسوبالکتریکی با ولتاژ مستقیم و قالب اکسیدآلومینیم با قطر حفره ۲۰۰ نانومتر، با استفاده از یک میکروسرنگ پلاستیکی آنها را روی سطح آب دو بار یونیزه شده در تشتک لانگمور (تفلونی) ریختیم. پس از متراکم سازی با دو میله متحرک، در یک فشار سطحی مشخص و در حضور میدان مغناطیسی خارجی ، فیلم های لانگمور به زیرلایههای جامد منتقل شدند. تصاویر میکروسکوپ الكتروني روبشي تك لايهها نشان ميدهند كه نانوسيمها تقريبا هم جهت با میدانمغناطیسی قرار می گیرند. برای مقایسه فیلم نانوسیمها با روش قطره چکانی در حضور و غیاب میدانمغناطیسی خارجی و همچنین روش لانگمور- بلاجت در غیاب ميدان مغناطيسي تهيه گرديد. اين مقايسه نشان داد كه فقط با روش لانگمور- بلاجت مى توان فيلم تك لايه از نانوسيمها تهيه نمود. ارزانى، سرعت عمل بالا، لايهنشانى در مساحتهای بزرگ و همچنین تنوع در مورفولوژی تک لایهها از اهمیتها و مزایای روش لانگمور - بلاجت هستند. واژگان كليدى: نانوسيم مغناطيسى، لايەنشانى، لانگمور-بلاجت، فيلم، ميدان معناطيسى

مقدمه

معماری مولکولی^۱، نگارههای سطحی^۲ و پدیدههای مرتبط با زیستشناسی به خوبی درک شده است. معماری نگارههای سطحی یکی از مسئولیتهای مهم نانومعماری است[۱]. روش لایهنشانی لانگمور-بلاجت (LB)^۲ که برای انتقال یک لایه از

اهمیت سطوح و مرزمشترک دو ماده در حوزههای مختلف تحقیقاتی مانند علومپایه، مهندسی و زیستشناسی مخصوصا در چیدمان و

¹Molecular Architecture ²Surface patterns

بودند که در سال ۱۹۷۸ از روش LB برای چینش و لایه نشانی چندین لایه از یونهای پارامغناطیس مانند منگنز(II)و آهن (III) استفاده کردند. پس از این کار، فیلم LB بسیاری از مواد مغناطیسی ساخته شده و خواص فیزیکی آنها بررسی شده است. نانوسیمها، نانومیلهها و نانوالیافها به عنوان نانوساختارهای یک بعدی توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده و در دو دهه گذشته در کانون توجه قرار گرفتهاند. این نانوساختارها کاربردهای جالبی در انرژیهای تجدیدپذیر، اپتوالكترونيك، الكترونيك انعطاف پذير "، حسگرهاي زيستي و گازی پیدا کردهاند [۱۸-۲۲]. ادغام این نانوساختارهای یک بعدی با ادوات نانو، مکمل روشهای ساخت موجود است. برای ادغام ما باید توانایی چینش و دستکاری فضایی آنها را داشته باشیم. روش لانگمور - بلاجت این امکان را با دقت بالا در اختيار ما قرار مىدهد. نتايج تجربى نشان مىدهد كه روش لانگمور – بلاجت [۲۳]، بر سایر روشهای لایهنشانی نانومواد یک بعدی مانند دستکارینوری ^{۱۲}[۲۴]، استفاده از میدانهای الكتريكي و مغناطيسي [٢۵, ٢٤]، ميكروشارهها [27]، فیلمهای حباب دمیده^{۱۳} [۲۸]، جریان آرام شاره بر روی بستر ۱۴[۲۹]، قطره چکانی مایل ۱۵[۳۰]، برتری دارد. با توجه به اهمیت نانو ذرات و نانوسیمهای مغناطیسی و کاربردهای زیاد آنها در نانوپزشکی و فناوریهای نوظهور مختلف [۳۱, ۳۲]، ما در دو کار قبلی نانو ذرات مغناطیسی (Fe₃O₄) [5]، و نانوسیمهای مغناطیسی (Fe₃O₄) [۳۳]، را با روش لانگمور-بلاجت لايەنشانى كرديم. لايەنشانى نانوسيمھاى مغناطیسی نسبت به نانوذرات کار بسیار پیچیدهتری است.

مولکولها و نانو مواد شناور در سطح مشترک یک مایع ٔ و هوا روی یک بستر جامد به کار گرفته می شود، می تواند کمک بسیار شایانی در نیل به این اهداف بنماید. این تکنیک لایهنشانی در سال ۱۹۲۰ توسط لانگمور معرفی شد و بلاجت از آن برای لایه نشانی اسیدهای چرب بر روی بسترهای شیشه ای استفاده کرد [۲, ۳]. در این روش ابتدا مولكولها و نانومواد آمفىفيليك⁶ روى سطح آب پخش می شوند و پس از فشرده سازی با استفاده از دو میله ، در یک فشار سطحی^۷ معین، به یک زیر لایه منتقل می شوند [۴]. این تکنیک با یک سامانه دینامیکی دو بعدی از مولکولها یا نانومواد در سطح مشترک دو محیط با ثابتهای دیالکتریک متفاوت سروکار دارد و لایهنشانی در دمای محیط را ممکن میکند. مزایای ذکر شده در ادامه، روش LB را به روشی بسیار جالب، امیدوارکننده و مفید برای کاربردهای جدید در مهندسی مولکولی و برای ساخت فیلم ها و دستگاه های جدید تبدیل کرده است: آزادی در انتخاب ساختار لایهها و تنوع مواد مولکولی، لایه نشانی فیلم های نازک دوبعدی همگن با ساختار لایهای مشخص بر روی بسترهای بزرگ، کنترل دقیق بر تعداد و ترتیب لایهها، بکارگیری همزمان با سایر روشها، قابلیت لایهنشانی مواد مغناطیسی [5]، آلی و معدنی[6]، پلیمرها [۷]، نانوذرات [۸]، نقاط کوانتومی [۹, ۱۰]، نانوسیمها [۱۱]، نانولولهها [12]، گرافن [١٣]، يروتئينها [١۴] و ييتيدها ^[1۵]، آزمایشهای زیادی با استفاده از روش LB بر روی لایهنشانی مواد مغناطیسی در دو بعد انجام شده است. نتایج تجربی نشان میدهد که لایه نشانی مولکولهای مغناطیسی منجر به ظهور خواص جالبی مانند گذاراسپینی^۹ و جفتشدگی مغناطیسی میشود که در توده همین مواد دیده نمی شود [۱۷]. پومرانز ۲۰ و همکارانش اولین گروهی

- ⁴ Subphase
- ⁵ Amphiphilic
- ⁶ Barriers
 ⁷ Surface pressure
- ⁸ Peptide
- 9 Spin-crossover
- V Pomranz

¹¹ Flexible electronics

۱۲ Optical Manipulation

۱۳ Blow-Bubble

۱۴ Laminar flow

۱۵ Tilted-drop casting

دلیل این امر اندرکنشهای مغناطیسی قوی بین نانوسیمها و ناهمسانگردی شکلی آنهاست. این عوامل در کنار عاملدار کردن سطح نانوسیمها با اسیدهای چرب در فرایند لایه نشانی باعث چسبندگی آنها می شود. در نتیجه این چسبندگی، نانوسیمهای منفرد در دسترس نیستند تا یک تک لایه از آنها را لایهنشانی کرد. ما در لایهنشانی نانوسیمها در غیاب میدان مغناطیسی از عاملدار^۹ کردن آنها خودداری کردیم و متوجه شدیم که حتی بدون عاملدارکردن و فقط به کمک نیروی کشش سطحی میتوان نانوسیمها را روی سطح آب نگه داشت[۳۳]. در گام بعدی و در این مقاله ما قصد داریم که با استفاده از روش لانگمور – بلاجت و با حضور میدان مغناطیسی نانوسیمهای مغناطیسی را بر روی بسترهای شیشهای لایهنشانی کنیم. ما در فرآیند لایه نشانی نانوذرات با دو آهنربای بزرگ، میدان مغناطیسی بر روی تشتک لانگمویر ایجاد کردیم.

۱- روش تحقیق

۱–۱ ساخت نانوسیم ها

از یک سلول الکتروشیمیایی دستساز، برای ساخت نانوسیمهای مغناطیسی آهن (Fe₃O₄) با روش الکتروانباشت با ولتاژ مستقیم استفاده کردیم. قطب کاتد سلول، شامل قالب اکسید آلومینیم (AAO) به قطر Cm ۵ و با منافذی به قطر۲۰۰ نانو متر است که در کف سلول الکتروشیمیایی قرار دارد و الکترود پلاتینی به عنوان قطب آند آن در محفظه شیشهای در بالای آن قرار می گیرد. جهت رسانندگی بهتر، قالب (AAO) با یک لایه طلا با ضخامت ۵۰۰ نانومتر توسط دستگاه لایهنشانی (مدل Quorum) پوشش داده شد و به قطب منفی منبع CD (مدل AS 32s) متصل گردید و همچنین

قطب مثبت منبع به الكترود پلاتيني متصل شد. براي رسانش بیشتر و جلوگیری از صدمات احتمالی لایه طلا با چسب نقره پوشانده شد. محلول الکترولیت، از شرکت مرک^{۷۷} خریداری و بدون خالص سازی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. این محلول شامل ۲۵ میلی لیتر آب دیونیزه شده به عنوان حلال، ۰/۹۱۲ گرم سولفات آهن هفت آبه (FeSo4.7H2O) به جرم مولی ۲۷۸/۰۱ گرم بر مول به عنوان ماده اولیه و مقدار ۵/۰گرم اسید بوریک (H3BO3) به عنوان بافر تثیبت گر PH محلول و ن گرم اسید اسکوربیک ($C_6H_6O_6$) به عنوان $^{\prime}$ محافظت كننده Fe^{+2} به Fe^{+3} است [۳۴]. محلول الكتروليت حاصل از ترکیب مواد فوق در دمای اتاق به محفظه سلول الكتروشيميايي منتقل شد و جهت انجام فرآيند الكتروانباشت، تحت جریان ناشی از اعمال ولتاژ ثابت ۲/۴ ولت به مدت ۴ ساعت در دمای اتاق قرار گرفت. در تمام مدت واکنش، سلول الکتروشیمیایی بر روی یک استیرر مغناطیسی قرار داشت. لازم به ذکر است که یک مگنت کوچک درون الکترولیت قرار دادیم تا با چرخش باعث از بین بردن حباب های ایجاد شده و همچنین همگنی محلول گردد. در پایان با قطع جریان و اتمام فرآيند الكتروانباشت، براي حذف چسب نقره از استون و برای حذف طلا از جیوه استفاده شد. سپس برای جدا کردن نانوسیمها از قالب، قالب را به مدت ۲ ساعت درون محلول ۱ مولار NaOH غوطه ور کردیم. شکل ۱ طرحواره ساخت نانوسیمها را نشان میدهد. نانوسیمهای آزاد شده چندین مرتبه با آب مقطر توسط سانترفيوژ به مدت ۱۵ دقيقه با دور ۳۰۰۰ شسته شدند. شکل (۲) سمت راست نانوسیمهای مغناطیسی آزاد شده بعد از شستشو را در یک بشر نشان می دهد. تصاویر میکروسکوپ روبشی الکترونی از نانوسیم های

NP Functionalization

¹⁷ Merck

مغناطیسی در شکل (۲) سمت چپ نشان داده شده است. قطر نانوسیمهای ساخته شده ۱۵۰ الی ۲۲۰ نانومتر و طول آنها در حدود ۴ الی ۱۰ میکرومتر بود. در تصویر FESEM سمت چپ قطر چند عدد از نانوسیمها نشان داده شده است.



شکل ۱: طرحواره ساخت نانوسیمها





شکل ۲: تصاویر میکروسکوپ روبشی الکترونی(FESEM)نانوسیمهای مغناظیسی آهن ساخته شده با روش الکتروانباشت(B و A). نانوسیمهای مغناطیسی آزاد شده در غیاب میدان مغناطیسی (C).

۲-۱ لایهنشانی نانوسیمها

دستگاه لایهنشانی لانگمور-بلاجت شامل یک تشتک^{۱۸} است که یک مایع (زیرفاز ۱۹، معمولا آب) را در خود جای می دهد و مواد مورد نظر برای لایهنشانی روی آن پخش میشوند. دو میله ۲۰ در دو انتهای تشتک قرار دارد که با سطح آب در تماساند و برای جمع کردن لایه ی سطحی از آن استفاده می شود. یک حسگر فشار سطح و یک آشکارساز مکانی متصل به میلهها برای اندازهگیری مساحت فیلم در آن تعبیه شده است[۳۵]. در این روش، ابتدا یک لایه از نانومواد (نانوسیمها) روى سطح أب يخش مي شوند. بعد از تبخير حلال، نانو سيم ها به کمک دو میله جمعکننده به هم نزدیک و در یک فشار سطح معین با بیرون کشیدن زیر لایه به روی آن لایه نشانی صورت می گیرد. به این طریق یک لایه نازک به ضخامت یک نانوسیم تشکیل می شود. فیلم مواد روی سطح مایع را فیلم لانگمور و پس از انتقال به بستر جامد آنرا فیلم لانگمور-بلاجت می گویند[۳۶]. در مراحل انجام آزمایش، فشار سطح در طول لایهنشانی ثابت نگهداشته می شود تا چگالی و ضخامت تک لايهها هنگام انتقال فيلم لانگمور حفظ شوند. بعد از لايهنشاني لايه اول با فروبردن زير لايه در آب ميتوان لايه دوم را لایهنشانی کرد. با ادامه این روند و جابجا کردن نانومواد می توان ساختارهای چند لایه سازمان یافته با ترکیب لایههای مختلف را ایجاد کرد[۳۷].

تاکنون روش لایهنشانی LB برای لایهنشانی نانوسیمهای مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی خارجی به کار گرفته نشده است. لایهنشانی با استفاده از میدان مغناطیسی روش جالبی است که میتوان از آن برای هم جهت نمودن تعداد بسیار زیادی از نانوسیمها در یک آزمایش استفاده کرد. ما در اینجا از روش لانگمور - بلاجت برای لایهنشانی نانوسیمهای

> ¹⁸ Trough ¹⁹ Subphase

Fe₃O₄ (عاملدار نشده)، استفاده می کنیم. پس از تمیز کردن نانوسیم های مغناطیسی Fe₃O₄ و بدون هیچ گونه تغییر در سطح آنها، روی سطح آب دو بار یونیزه شده در تشتک لانگمویر ریخته شدند. سپس در یک فشار سطحی خاص، تک لایه ها به زیرلایههای جامد در حضور میدان مغناطیسی خارجی منتقل شدند. شکل ۳، یک طرحواره از تشتک و فرآیند لایهنشانی را نشان میدهد. در قسمت (A) نانوسیمهای مغناطیسی روی سطح آب پخش شدهاند. سپس به کمک دو میله نانوسیمهای مغناطیسی به هم نزدیک میشوند (B)، و در یک فشار سطحی معین با بالا کشیدن زیرلایه شیشهای انتقال نانوسیمهای مغناطیسی به زیرلایه صورت می گیرد (C). شکل ۴، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی تک لایه هایی از نانوسیمهای را نشان میدهند.



شکل ۳: (A) نانوسیمهای مغناطیسی روی سطح آب، (B) فشرده سازی تک لایه نانوسیمهای مغناطیسی توسط میله های جمع کننده، (C) انتقال نانوسیمهای مغناطیسی به یک زیر لایه شیشهای در حضور میدان مغناطیسی خارجی.

برای اعمال میدان مغناطیسی ما از دو آهنربای بزرگ استفاده کردیم که موازی دو میله جمع کننده تشتک لانگمور و در کنار تشتک روی دستگاه نسب شدهاند(شکل ۳). زیرلایه شیشهای با ابعاد یک در یک سانتیمتر را درست در وسط دو آهنربا که میدان در آنجا برابر ۲۶میلی تسلا و تقریبا یکنواخت و عمود بر آهنرباها است قرار دادیم. نانوسیمهای مغناطیسی دارای نسبت طول به قطر بزرگی هستند که این باعث ناهمسانگردی مغناطیسی قابل توجهی می شود که برای

هم جهت نمودن نانوسیمهای مغناطیسی در ساختارهای زنجیره ای با اعمال میدان مغناظیسی خارجی مفید است. از طرف دیگر تشکیل خوشههایی از نانوسیمها به دلیل برهمکنشهای مغناطیسی دور از انتظار نیست. ما سعی کردیم تشکیل این خوشهها را با کم کردن تعداد نانوسیمها در حجم را به حداقل برسانیم. با این حال متوجه شدیم که چند درصد نانوسیمهای سنتز شده از یک انتها به یکدیگر متصل شدهاند تا خوشهای از نانوسیمها را تشکیل دهند.

قبل از لایهنشانی، شستشو و تمیز نمودن دقیق دستگاه لانگمور- بلاجت و تمام وسایل مرتبط با آزمایش ضروری است. مراحل شستوشو و نحوه کار به شرح زیر است. ۱) شستوشوی تشتک و میلههای متحرک با آب مقطر و اتانول، ۲) شستوشوی زیر لایه شیشهای با آب مقطر و سونیکیت کردن آن در اتانول به مدت ۱۵دقیقه در دمای آزمایشگاه و آبکشی آن با آب مقطر، ۲۰ مرتبه، ۳) شستوشوی صفحه فشارسنج با آب مقطر و سونیکیت کردن آن در اتانول به مدت ۱۵دقیقه در دمای آزمایشگاه و آبکشی آن با آب مقطر، ۲۰ مرتبه. بعد از اتمام این مراحل دستگاه LB آماده لایهنشانی می باشد. بعد از جایگذاری میله های متحرک، تشتک را با آب مقطر پر و با حرکت آرام میلهها (۳۰ میلیمتر بر دقیقه) بر روی سطح آب چربیها و آلودگیهای سطح را جمع و توسط یک پمپ مکشی از سطح آب حذف میکنیم. سپس زیر لایه به میله نگهدارنده وصل و در درون آب قرار میدهیم. فشارسنج سطح را وصل و فعال کرده و روی صفر (توسط نرم افزار)، تنظیم میکنیم. نانو سیمهای آهن عاملدار شده یا عاملدار نشده در محلول کلروفرم، توسط یک میکروسرنگ پلاستیکی به صورت یکنواخت و قطره قطره روی سطح آب میریزیم. بعد از گذشت ۲۵ دقیقه و تبخیر کلرفرم، موانع با

سرعت ۵ میلیمتر بر دقیقه به هم نزدیک و در یک فشار معین زیر لایه با سرعت ۵/۰ میلیمتر بر دقیقه از داخل آب و از میان زیرلایه بیرون کشیده میشود. شکل ۳، طرحواره تک لایه های لانگمویر بر روی سطح آب درون تشتک در سه مرحله ریختن، فشرده کردن و لایه نشانی را نشان میدهد.

در شکل۴، ما برای نشان دادن توانمندی روش لانگمور-بلاجت و همچنین اثر میدان مغناطیسی بر فیلمهای LB، چهار تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی را نشان دادهایم. برای مقایسه و نشاندادن برتری روش لانگمور-بلاجت، یک قطره از نانوسیمها در حلال کلرفرم را در حضور و در غیاب میدان مغناطیسی خارجی با یک قطره چکان روی یک بستر شیشهای ریخته و بعد از تبخر حلال یک لایه بر روی بستر جامد تشکیل شد (شکل ۴C و ۴A)، و آنرا با فیلم تهیه شده با روش لانگمور-بلاجت (شکلBB و ۴D) برای مقایسه در کنارهم گذاشتیم. مقایسه ساده این دو شکل نشان میدهد که کیفیت فیلم تک لایهای از نانوسیمها در روش لایهنشانی لانگمور-بلاجت بسیار بهتر از روش ساده قطره پاشی است. مشاهده می شود که تک لایه از نانوسیمهای مغناطیسی آهن فقط در روش لانگمور-بلاجت تشکیل می شود. فرق بین نتایج این دو روش در ساخت فیلمهای با مساحت بزرگتر نیست بلکه فرق آنها در ایجاد یک فیلم به ضخامت یک نانوسیم است. در روش قطره پاشی نانوسیمها روی هم قرار می گیرند و امکان ساخت فیلم تک لایه نیست. هر دو نتیجه با حضور و در غیاب میدان مغناطیسی این واقعیت را نشان میدهند.



شکل ۴: تصاویر FESEM از نانوسیمهای مغناطیسی آهن در حلال کلرفرم که با یک قطره چکان روی یک بستر شیشهای در غیاب (A) و در حضور میدان مغناطیسی خارجی ریخته شده (C)، و تک لایه نانوسیم مغناطیسی که با روش لانگمور- بلاجت در غیاب میدان مغناطیسی (B) و در حضور میدان مغناطیسی خارجی (D) لایه نشانی شده است.

۳- نتیجه گیری و بحث

ما در این مقاله با استفاده از روش لانگمور -بلاجت نانوسیمهای مغناطیسی آهن را با حضور میدان مغناطیسی خارجی روی بسترهای جامد شیشهای لایهنشانی کردیم. نتایج تجربی، تصاویر میکروسکوپ روبشی الکترونی، ارایه شده در این مقاله نشان میدهند که تک لایههای این نانوسیمها با موفقیت لایهنشانی شدهاند. مقایسه همزمان تصاویر تهیه شده از لایهنشانی با حضور میدان و در غیاب میدان مغناطیسی خارجی نشان از موثر بودن میدان اعمالی بر جهتگیری نانوسیمها دارد. همچنین مقایسه لایه نشانی روش لانگمور-بلاجت و قطره چکانی معمولی با حضور و در غیاب میدان

منابع

- K. Lambert, Y. Justo, J. S. Kamal, and Z. Hens, "Phase Transitions in Quantum-Dot Langmuir Films," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 50, no. 50, pp. 12058-12061, 2011.
- [1.] S. Savin and A. Y. Dubavik, "Factors influencing the formation of Langmuir films of CdSe/ZnS colloidal quantum dots," *Optics and Spectroscopy*, vol. 125, pp. 777-782, 2018.
- [11] H. Y. Shi *et al.*, "Ordering of disordered nanowires: spontaneous formation of highly aligned, ultralong Ag nanowire films at oil– water–air interface," *Advanced Functional Materials*, vol. 20, no. 6, pp. 958-964, 2010.
- S.-W. Choi, W.-S. Kang, J.-H. Lee,
 C. K. Najeeb, H.-S. Chun, and J.-H. Kim, "Patterning of Hierarchically Aligned Single-Walled Carbon Nanotube Langmuir– Blodgett Films by Microcontact Printing," *Langmuir*, vol. 26, no. 19, pp. 15680-15685, 2010.
- [1٣] B. Jia and L. Zou, "Langmuir– Blodgett assembly of sulphonated graphene nanosheets into single-and multi-layered thin films," *Chemical Physics Letters*, vol. 568, pp. 101-105, 2013.
- [14] E. Pechkova and C. Nicolini, "Langmuir–Blodgett nanotemplates for protein crystallography," *Nature Protocols*, vol. 12, no. 12, pp. 2570-2589, 2017.
- [16] K. Togashi, T. Iizuka, N. Kato, T. Sasaki, and Y. Mukai, "Fabrication of Langmuir-Blodgett films using amphiphilic peptides," *Journal of Nanoscience and Nanotechnology*, vol. 12, no. 1, pp. 568-572, 2012.
- [19] H. Soyer, E. Dupart, C. J. Gómez-García, C. Mingotaud, and P. Delhaès, "First Magnetic Observation of a Spin Crossover in a Langmuir–Blodgett Film," Advanced Materials, vol. 11, no. 5, pp. 382-384, 1999, doi: https://doi.org/10.1002/(SICI)1521-

- [1] K. Ariga, "Don't Forget Langmuir-Blodgett 2020: Films Interfacial Nanoarchitectonics with Molecules, Materials, and Living Objects," Langmuir, vol. 36, no. 26, pp. 7158-7180, 2020/07/07 2020, doi: 10.1021/acs.langmuir.0c01044.
- [Y] I. Langmuir, "The mechanism of the surface phenomena of flotation," *Transactions of the Faraday Society*, vol. 15, no. June, pp. 62-74, 1920.
- [٣] K. B. Blodgett, "MONOMOLECULAR FILMS OF FATTY ACIDS ON GLASS," Journal of the American Chemical Society, vol. 56, no. 2, pp. 495-4, 9Δ , 19٣۴ · 1/· Υ/١٩٣۴doi: 10.1021/ja01317a513.
- [*] H. Abdollah and M. Silvia, "Waveguide evanescent field fluorescence microscopy: high contrast imaging of a domain forming mixed lipid Langmuir-Blodgett monolayer mimicking lung surfactant," *Journal of Biomedical Optics*, vol. 16, no. 4, p. 046022, 4/1 2011, doi: 10.1117/1.3569095.
- S. S. Khasraw, S. Ghaderi, S. R. Saeed, R. Hallaj, and A. Hassanzadeh, "Observation of nanodomains and nanostripes in the Langmuir-Blodgett monolayers of Fe3O4 magnetic nanoparticles," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 273, p. 115402, 2021.
- [9] A. Hassanzadeh, M. Nitsche, S. Mittler, S. Armstrong, J. Dixon, and U. Langbein, "Waveguide evanescent field fluorescence microscopy: Thin film fluorescence intensities and its application in cell biology," Applied Physics Letters, 92, 23. 2008, vol. no. doi: 10.1063/1.2937840.
- Y. Guo, F. Feng, and T. Miyashita, "Preparation of poly (n-alkylmethacrylamide) Langmuir-Blodgett films for the application to a novel dry-developed positive deep UV resist," *Macromolecules*, vol. 32, no. 4, pp. 1115-1118, 1999.
- [A] M. Swierczewski and T. Burgi, "Langmuir and Langmuir–Blodgett films of gold and silver nanoparticles," *Langmuir*, vol. 39, no. 6, pp. 2135-2151, 2023.

vol. 4, no. 3, pp. 487-490, 2004/03/01 2004, doi: 10.1021/nl035086j.

- [Y7] P. A. Smith *et al.*, "Electric-field assisted assembly and alignment of metallic nanowires," *Applied Physics Letters*, vol. 77, no. 9, pp. 1399-1401, 2000, doi: 10.1063/1.1290272.
- [YY] J. U. Park *et al.*, "In situ deposition and patterning of single-walled carbon nanotubes by laminar flow and controlled flocculation in microfluidic channels," (in eng), *Angew Chem Int Ed Engl*, vol. 45, no. 4, pp. 581-5, Jan 16 2006, doi: 10.1002/anie.200501799.
- [YA] H. Zhang, M. Murtaza, W. Si, and H. Wu, "Blow-bubble to produce ceramic ultra-thin films, "*Ceramics International*, vol. 44, no. 5, pp. 5799-5802, 2018/04/01/ 2018, doi: <u>https://doi.org/10.1016/j.ceramint.20</u> 17.12.126.
- [٢٩] S. Mao, "Recent advances in nanowire sensor assembly using laminar flow in open space," *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, vol. 159, p. 116918, 2023/02/01/ 2023, doi: <u>https://doi.org/10.1016/j.trac.2023.1</u> 16918.
- [r.] H. Ko and V. V. Tsukruk, "Liquidcrystalline processing of highly oriented carbon nanotube arrays for thin-film transistors," *Nano letters*, vol. 6, no. 7, pp. . Y..., NFFA-NFFT
- [٣1] E. Bellido, N. Domingo, I. Ojea-Jiménez, and D. Ruiz-Molina, "Structuration and integration of magnetic nanoparticles on surfaces and devices," *Small*, vol. 8, no. 10, pp. 1465-1491, 2012.
- [٣٢] Q. A. Pankhurst, J. Connolly, S. K. Jones, and J. Dobson, "Applications of magnetic nanoparticles in biomedicine," *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 36, no. 13, p. R167, 2003/06/18 2003, doi: 10.1088/0022-3727/36/13/201.
- [rr] K. Burhan Mohamed, S. Ghaderi, R.
 Hallaj, and A. Hassanzadeh, "Langmuir–Blodgett films of magnetic nanowires," *Materials*

4095(199903)11:5<382::AID-ADMA382>3.0.CO;2-U.

- [1Y] J. Wu, N. Akhtar, R. Gengler, T. Palstra, and P. Rudolf, "Generating new magnetic properties in organic–inorganic hybrids," *Journal of Materials Chemistry C*, vol. 5, no. 7, pp. 1782-1788, 2017.
- [1A] Z. Liu, J. Xu, D. Chen, and G. Shen,
 "Flexible electronics based on inorganic nanowires," *Chemical Society Reviews*, vol. 44, no. 1, pp. 161-192, 2015.
- [19] L. F. Chen, Y. Feng, H. W. Liang, Z. Y. Wu, and S. H. Yu, "Macroscopic-scale three-dimensional carbon nanofiber architectures for electrochemical energy storage devices," *Advanced Energy Materials*, vol. 7, no. 23, p. 1700826, 2017.
- [r.] N. Nan *et al.*, "A stretchable, highly sensitive, and multimodal mechanical fabric sensor based on electrospun conductive nanofiber yarn for wearable electronics," *Advanced Materials Technologies*, vol. 4, no. 3, p. 1800338, 2019.
- [Y1] A. Tao et al., "Langmuir– Blodgett silver nanowire monolayers for molecular sensing using surface-enhanced Raman spectroscopy," *Nano letters*, vol. 3, no. 9, pp. 1229-1233, 2003.
- [YY] C. S. Lao *et al.*, "ZnO nanobelt/nanowire Schottky diodes formed by dielectrophoresis alignment across Au electrodes," *Nano Letters*, vol. 6, no. 2, pp. 263-266, 2006.
- [YT] D. Whang, S. Jin, Y. Wu, and C. M. Lieber, "Large-Scale Hierarchical Organization of Nanowire Arrays for Integrated Nanosystems," *Nano Letters*, vol. 3, no. 9, pp. 1255-1259, 2003/09/01 2003, doi: 10.1021/nl0345062.
- [Y۴] P. J. Pauzauskie, A. Radenovic, E. Trepagnier, H. Shroff, P. Yang, and J. Liphardt, "Optical trapping and integration of semiconductor nanowire assemblies in water," *Nature Materials*, vol. 5, no. 2, pp. 97-101, 2006/02/01 2006, doi: 10.1038/nmat1563.
- [Ya] A. K. Bentley, J. S. Trethewey, A. B.
 Ellis, and W. C. Crone, "Magnetic Manipulation of Copper–Tin Nanowires Capped with Nickel Ends," *Nano Letters*,

Sustainable Chemistry & Engineering, vol. 6, no. 3, pp. 4154-4163, 2018.

- [\mathfrac{\varsimple}{\varsimple}] S. A. Hussain, "Langmuir-Blodgett Films a unique tool for molecular electronics," arXiv preprint arXiv:0908.1814, 2009.
- [**my**] M. Air, "What and why: Langmuir-Blodgett films," 2010.

Science and Engineering: B, vol. 296, p. 116649, 2023/10/01/ 2023, doi: <u>https://doi.org/10.1016/j.mseb.2023.1166</u> 49.

- [٣۴] V. Haehnel et al., "Towards smooth and pure iron nanowires grown by electrodeposition in self-organized alumina membranes," Acta Materialia, vol. 58, no. 7, pp. 2330-2337, 2010/04/01/ 2010, doi: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2009.12 <u>.019</u>.
- [va] N. K. Stanković et al., "Antibacterial and antibiofouling properties of light triggered fluorescent hydrophobic carbon quantum dots Langmuir–Blodgett thin films," ACS





Deposition of magnetic nanowires using Langmuir–Blodgett technique in the presence of an external magnetic field

¹ Abdollah Hassanzadeh^{1,*}, Siyamand Saleh Khasraw^{2,1}, Kashan Burhan Mohammed¹, Somayeh Ghaderi¹, Rahman Hallaj³ ^{1*} Department of Physics, Faculty of Science, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, I. R. Iran.

² Charmo Research Center, Charmo University, Chamchamal, Iraq.

³ Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, I. R. Iran

Article details	Abstract
Received: 2024/12/15 Accepted: 2025/01/11 Published: 2025/01/19	The controlled arrangement of nanowires plays a very important role in the development of their application in optoelectronics, nanoelectronics, sensors and spintronic devices. The arrangement of one-dimensional nanostructures has been done using different techniques such as optical manipulation, microfluidics, electric and magnetic fields. In this article, we have used the Langmuir-Blodgett technique for the deposition of magnetic nanowires in the presence of an external magnetic field on solid surfaces. We synthesized magnetic nanowires using direct voltage electrodeposition method and aluminum oxide template, with a hole diameter of 200 nm. After cleaning, we drop casted the nanowires on the surface of deionized water in a Langmuir trough (Teflon) using a plastic microsyringe. Using two moving barriers, the magnetic nanowires were collected on the subphase (water) surface and at a certain surface pressure and in the presence of an external magnetic field, Langmuir films were transferred to solid substrates. The scanning electron microscope images of the monolayers show that the nanowires are aligned almost in the same direction as the magnetic field. In order to
ISSN: 2588-493x eSSN: 2588-4821	
Correspondence email: <u>a.hassanzadeh@uok.ac.ir</u>	
	compare the Langmuir–Blodgett films of nanowires with the drop- casting method, films of nanowires using drop-casting method were prepared in the presence and absence of an external magnetic field. This comparison showed that a monolayer film of nanowires can be prepared only by the Langmuir-Blodgett method. Cheapness, high operating speed, layering in large areas, as well as diversity in the morphology of single layers are the importance and advantages of the Langmuir- Blodgett technique.
	<i>Keywords:</i> magnetic nanowire, deposition, Langmuir-Blodgett, film, magnetic field